⑩ 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

¹⁰ 公開特許公報 (A)

昭57—30389

50Int. Cl.3 H 01 L 33/00 #H 01 L 31/04 31/12

識別記号

庁内整理番号 7739-5F 7021-5F 7377-5F

❸公開 昭和57年(1982) 2月18日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

砂送受信兼用光半導体素子を用いた光通信装置

東京都港区芝五丁目33番1号日

本電気株式会社内

20特 昭55-105581 ⑪出 願 人 日本電気株式会社

砂出 昭55(1980) 7月31日

鹿田實

東京都港区芝5丁目33番1号

個代 理 人 弁理士 芦田坦

外2名

明

1.発明の名称

勿発

明 者

送受信兼用光半導体素子を用いた光通信装置 2. 特許請求の範囲

1. 少なくとも光の入出する部分が欠除してい 事第1の電極層との接続を有している第1導電形 の第1の半導体層,前記部分を通して光を発する ための第1の禁制帯幅を有する発光用活性層,少 なくとも前記部分とは重ならない第2の電極層に 接続を保つ第2導電形の中間の半導体層,禁制帯 の幅が前記第1の禁制帯幅より広い第2の禁制帯 幅を有する光検知用活性層、および第3の電極層 に接続を保つ第1導電形の第2の半導体層を順に 含み,而して前記第1導電形の第1および第2の 半導体層のいずれか一方が基板の一部もしくは全 部を形成するようにした送受信兼用光半導体素子 と,前記第1の電極層と第2の電極層の間に前記 発光用活性層に順方向になるように信号電流を印 加して光信号を前記部分から送出させる送信用電 気回路と、前記第2の電極層および第3の電極層

の間に前記受光用活性層に逆パイアスになるよう な電圧を印加して光検知器として動作させるが, 前記発光用活性層が前記信号電流を印加されてい る間は光検知器としての検知出力を発せしめない ようにした受信用電気回路とを備えた送受信兼用 光半導体素子を用いた光通信装置。

3. 発明の詳細な説明

本発明は光ファイバ通信装置、特にひとつの光 半導体素子を用いて、時分割で、信号光を送信及 び受信する送受信兼用光半導体素子を用いた光通 信装置に関するものである。

ひとつの光半導体素子で、時分割で信号光を送 信及び受信する光ファイバ通信装置は,1本の光 ファイバとその両端に接続した2個の光半導体素 子で簡単に双方向通信ができるので、特に簡易な データ通信には有効である。そしてこれに使用さ れる送受信兼用光半導体素子(以後兼用素子と略 する)としては、従来からひとつの活性層に順方 向又は逆方向に時分割で信号電流又はバイアスを それぞれ印加して発光素子又は光検知器として交 互に使用するものが知られている。しかしとの素 子においては次のような2つの問題点があった。 すなわちその1つは、発光中心波長より長い波長 の光、即ち禁制帯幅より小さいエネルギーの光に 対しては活性層の吸収係数は急速に小さくなり、 光検知器としての感度が低下する。従って基本的 に同じ発光波長の兼用素子を光ファイバの両端に 接続するとの通信装置では、光検知器としての感 度の低下のために生じる損失が40~50%にも なり,充分な感度が得られないことであり,第2 の問題点は,兼用素子を発光ダイオードとして動 作させている状態から光検知器として動作させる ために、バイアス電圧を切り換える時切り換えに 伴うスペイク電圧が発生して,受信回路や兼用素 子に悪影響を与えるとともに,切り換えに要する 時間だけ,兼用素子の非動作時間が生じ,使用効 率が低下すということである。

従って本発明の目的は上記の欠点を改良し、光 検知器としての感度が高く、しかもバイアスの切 り換えに伴うスペイク電圧の発生や非動作時間発

本発明において、以上のような構成になっているので、兼用素子の光検知器としての感度劣化が小さく、しかもベイアス切り換えに伴うスペイク電圧の悪影響や非動作時間帯のない送受信兼用光半導体素子を用いた光通信装置が得られる。

次に図面を参照してこの発明をさらに詳しく説 明する。

第1図は本発明の第1の実施例を示す素子の断面図及び電気回路のブロック図である。 n形の GaAs 基板 1 上には 液相成長法によって n 形

生の問題が生じない兼用素子を備えた光通信装置を提供することに有る。

本発明は以上の目的を達成するために,光を発生および検知を行なう半導体活性層を半導体基板上に厚さ方向で配置し,その際活性層の禁制帯の幅を調整して内側の活性層の性能の低下を小さくするようにしたものである。

Ga_{0.7}Al_{0.3}Asの第1層 2 , GaAs の第1の活 性層 3 , p 形 Ga_{0.7} Al_{0.3} As の 第 3 層 4 , Ga_{0.85} Al_{0.15} As の 第 2 の活性層 5 , n 形 Ga_{0.7} Al _{0.3} As の 第 5 層 6 , p 形 Ga _{0.7} A L _{0.3} A s の 第 6 層 7 を 順 化 成 長 さ せ て あ る。 層の厚さは第1層2から順に3 µm,1 µm,2 µm, 0.1 дm , 2 дm , 0.5 дm にした。なお2つの活性層 3 と 5 は n 形でも p 形でもよく, 又それらの厚さ も特に限定されない。たとえば第2の活性層5を 極端に薄くしてもp形の第3層4とn形の第5層 6 の間のp-n接合層だけでも電圧印加により若 干効率は低下するが光を発生するからである,以 上の成長後第6層7の上にはSiO2膜(図示せず) をスパッタリング法で形成し,そのSiO,膜に直径 5 0 μm の丸い穴をエッチングによってあけ,その 穴から S を拡散して p 形の第 6 層 7 を一部 n 形に 変えて拡散部8を形成した。次にこの拡散部8を 中心にした直径約 3·0 0 μm を台形状に残して , 周 辺部を第3層4の中間部までエッチングによって 取除き,さらに前述のSiO2腹もエッチングによっ て取除いた後第1,第2,第3の金属電極層9,

10,11をそれぞれ蒸着した。第1の電極層9のうち拡散部8の上部に当る所は直径約40 //mの径にエッチングによって取除き,送受信光12,13の入出力用の窓14とした。なお以上全体が兼用素子16を形成する。

第1と第2の電極層9と10はリード線17~aと17~bを介して送信電気回路18と結ばれており、第1の電極層9側が負になっている。第2の活性層5にはこの送信電気回路18から順方向に合ける。一方第2と第3の電極層10と11はリード線17~bと17~cを介して受信電気回路19と結ばれており、第3の電極層10にがイイアスされて光検知器として動作し、光ファイバ15からの受信光13を検知する。そして検知されたので見は受信電気回路19で増幅され、その後種々の電気的処理を受けて受信信号となり利用される。

上記の兼用素子16は時分割に信号を双方向に伝送する装置に使用するものであるから,第1の

り換え時に発生するスペイク電圧等が受信電気回路」 9 や兼用素子 1 6 に悪影響を及ぼすことがなく、又非動作時間を作ることもない。

又第1と第2の活性層3と5の禁制帯幅はそれぞれ1.38 eV,1.53 eVであり、第2の活性層5の発光中心波長が810nm,第1の活性層3で吸収係数が急激に低下する波長が900nm以上になるので、受信光13は第1の活性層3で大部分吸収される。そして第2の活性層5を0.1 μmと薄くすれば、受信光13のとの活性層での吸収は約20%(損失1dB)程度であり、残りはほとんどすべてが第1の活性層3で吸収される。従って従来例に比べ受信感度を1.5倍以上高くすることができた。

更に上記に加えて、本発明にかいては第1、第2の活性層3、5をそれぞれ受光、発光に最適なように設計できる。即ち、受光用の第1の活性層3は層厚を十分厚くし、しかも不純物濃度を低くして受光感度及び応答速度を高め、一方発光用の第2の活性層5は不純物濃度を高くして応答速度

なお送信電気回路 1 8 及び受信電気回路 1 9 は 既に一般的に利用されている電気回路を用いたも のなので詳述は省略する。

このようにして得られた送受信乗用光半導体素子を用いた光通信装置において,乗用素子1 6 は第 1 と第 2 の活性層 3 と 5 が受光用と発光用に機能が分れているので,従来の素子のように印加電圧の極性を切り換える必要がなく,従ってこの切

を高めるよう個々に設計できるという新たな特徴 も得られた。又、従来例のようにひとつの活性層 にバイアス電圧が順方向、逆方向交互に加えられ ることがないので、素子の寿命に対する悪影響が 小さくなる等の長所も得られた。

第2図は本発明の第2の実施例を示す素子の断面図及び電気回路のプロック図である。第2図において、n形のInP基板20上には液相成性性によってIno.7 Gao.3 Aso.63 Po.57 の第1の活性層21、p形InPの第2層22、Ino.8 Gao.2 Aso.45 Po.55 の第2の活性層23、n形InPの第4層24、p形InPの第5層25を順に成長させてある。層り形InPの第5層25を順に成長させてある。層りは第1層21から順に1・5/mm、3/mm、0・1/mm、1/mm、1/mmにした。第1および第2の活性層がnであってもpであってもよいことは第1の場合にあってもpである。様な方法でSを拡散いまる。第2の中間部でまたの実施の同くな変によりである。
又第2層22の中間部ではまでエッチングで形成した。又

散して第3~第5層23,24,25をすべて不 純物高濃度をp形にし,低抵抗部28を形成した。 その後第1,第2,第3の金属電極層9,10, 11を蒸着し,第1の実施例と同様に送,受信光 12,13の入出力用の窓14をエッチングで形成した。

第1の実施例と同様に第1と第2の電極層9と10はリード線17aと17bを介して送信電気回路18と結ばれており、第2の活性層23から信号光12を発光させる。又同様に第2、第3の電極層10、11はリード線17bと17cを介して受信電気回路19と結ばれており、第1の活性層21を受光素子として動作させている。

第2の活性層23は禁制帯幅が0.95 eV で発光波長は1.2 μm,第1の活性層21は禁制帯幅が1.02 eV で感度は1.35 μm 以上の波長で急速に低下する。従って第1の活性層21は光ファイバ15からの中心波長1.2 μm の受信光を効率良く吸収し高い感度を示す。第2の実施例においても従来例に対する感度の改善量は約1.5倍であった。

27の外側にも 51つ同様な溝部を基板 20に達する深さまで設ければ,すべての電極を素子の上面から取出すことができる。 更に 又 7 総に 3iO2等の1/4 波長程度の薄膜を 着すれば,反射防止や保護に 役立つ。 そのと 海 海 に で の の の に な が の と の の と の と の が の と の と の と は が に る が の と は ら に は ティンタ に 信 通 す と ら に は ディンタ に 信 通 す よ ら に し な ち に 間 題 は な い 。

なお以上は基板としてn形の半導体を用いたが、 この代りにp形のものを使ってもよい。但し他の 半導体層の導電形のpとnをすべて逆にして考え ればよい。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の第1の実施例を示す素子の断面図および電気回路のプロック図,第2図は本発明の第2の実施例を示す素子の断面図および電気回路のプロック図である。

記号の説明: 1 は GaAs 基板 , 3 は GaAs第1 活性

第2の実施例においても第1の実施例で述べた 効果はすべて得られている。第2の実施例におい ては、発光波長が1.2 km であって、シリカ光ファ イバ15の伝送損失がより小さく、又低分散な領 域の波長であるので、信号の伝送距離を長くでき るという利点がある。

更に第2の実施例においては、InP基板20が 送、受信光12、13に対して透明であるので、 第1、第2の活性層21、23の位置を入れ変え て基板20側の第3の金属電極層11に窓を設け て光ファイバと送、受信光を結合させても良い。

なお本発明によれば、以上の実施例の他にもいろいろな変形が考えられる。先の実施例ではGaAs/GaAtAs の組合せおよび InP/InGaAsP の組合せについて示したが、GaAs/GaAsSb、InP/InGaAs 等の組合せを用いても良い。また光ファイバ15と兼用素子16は直接近接させているが、間に球レンズや集束性光伝送体等の微小レンズを挿入すれば送信光12を更に効率良く光ファイバ14に結合させることができる。更に第2の実施例で、溝部

層 、 4 は p 形 の Ca 0,7AL 0.3 As の 第 3 層 、 5 は Ga 0,8 5 AL 0.1 5 As の第 2 の活性層 、 8 は拡散部 、 9 、 1 0 、 1 1 は金属電極部 、 1 2 は送信光 、 1 3 は受信光 、 1 4 は窓 、 1 5 は光ファイバ 、 1 6 は送受信兼用 素子 、 1 8 は送信電気回路 、 1 9 は受信電気回路 、 2 0 は n 形 の InP 基板 、 2 1 は In 0,7 Ga 0.3 As 0.6 3 P 0.1 7 の第 1 の活性層 、 2 2 は p 形 の InP の 第 2 層 、 2 3 は Jn 0,8 Ga 0,2 As 0,4 5 P 0.5 5 の 第 2 の活性層 、 2 6 は拡散部 、 2 7 は溝 、 2 8 は低抵抗部をそれぞれ あ 5 わしている 5

